

	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS CAMPUS LEOPOLDINA DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	
---	---	---

Conforme Edital DPPG número 96/2023, de 30 de novembro de 2023, segue abaixo o Resultado Final do processo de homologação das inscrições realizadas no processo seletivo para alunos regulares para o curso de Mestrado Profissional em Automação e Sistemas para o semestre 2024/1.

NÚMERO DA INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA
14089	HOMOLOGADA	-
14202	HOMOLOGADA	-
14223	HOMOLOGADA	-
14226	HOMOLOGADA	-
14231	HOMOLOGADA	-
14233	NÃO HOMOLOGADA	-
14235	HOMOLOGADA	-
14243	HOMOLOGADA	-
14244	HOMOLOGADA	-
14248	HOMOLOGADA	-
14249	NÃO HOMOLOGADA	RECUSO INDEFERIDO, conforme item 4.4 do Edital.

Conforme calendário publicado, seguem as datas das próximas etapas:

DATA	Horário	LOCAL	ATIVIDADE
19/02/2024		http://www.ppgas.cefetmg.br	Data limite para divulgação do Resultado Preliminar da Etapa 1
20/02/2024	Até 18 horas	ppgas@cefetmg.br	Data limite para interposição de recursos ao Resultado Preliminar da Etapa 1
21/02/2024		http://www.ppgas.cefetmg.br	Divulgação do Resultado Final da Etapa 1
21/02/2024		http://www.ppgas.cefetmg.br	Data limite para divulgação da escala de defesa oral do projeto de pesquisa
21/02/2024		http://www.ppgas.cefetmg.br	Data limite para divulgação da escala da Banca de Heteroidentificação
23 a 26/02/2024		http://www.ppgas.cefetmg.br	Defesa oral do projeto de pesquisas
28/02/2024		http://www.ppgas.cefetmg.br	Data limite para divulgação do Resultado Preliminar Final
29/02/2024	Até 18 horas	ppgas@cefetmg.br	Data limite para interposição de recursos ao Resultado Preliminar Final do Processo

			Seletivo
01/03/2024		http://www.ppgas.cefetmg.br	Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo
07 e 08/03/2024			Matrícula dos aprovados

Contatos com a coordenação através do email ppgas@cefetmg.br .

Leopoldina, 07 de fevereiro de 2024.

Professor Ângelo Rocha de Oliveira
Presidente do Colegiado do
Curso de Mestrado Profissional em Automação e Sistemas